

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成17年5月26日(2005.5.26)

【公開番号】特開2001-133346(P2001-133346A)

【公開日】平成13年5月18日(2001.5.18)

【出願番号】特願平11-361412

【国際特許分類第7版】

G 01 L 21/30

【F I】

G 01 L 21/30 A

【手続補正書】

【提出日】平成16年7月20日(2004.7.20)

【手続補正2】

【補正対象書類名】手続補正書

【補正対象項目名】手続補正1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

内部を真空中にできる容器、前記真空容器の内部に設けられた磁界を形成するための少くとも磁気回路の一部、前記磁界と少くとも一部が直交する電界を設定する手段により空間に放電を起し、流れる電流から真空度を測定する真空計において、陽極から見た放電空間のアスペクト比が0.5以上あることを特徴とする真空計。